11 Veröffentlichungsnummer:

**0 321 819** A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 88120710.4

(1) Int. Ci.4: H01J 49/38 , H01J 49/42

2 Anmeldetag: 12.12.88

Priorität: 23.12.87 DE 3743718

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 28.06.89 Patentblatt 89/26

Benannte Vertragsstaaten:
 CH DE FR GB LI SE

Veröffentlichungstag des später ver öffentlichten Recherchenberichts: 23.08.89 Patentblatt 89/34 Anmelder: Bruker-Franzen Analytik GmbH Kattenturmer Heerstrasse 122 D-2800 Bremen 61(DE)

② Erfinder: Franzen, Jochen, Dr.

Helmer 17

D-2800 Bremen(DE)

Erfinder: Gabling, Reemt-Holger, Dr.

Worpsweder Strasse 78 D-2800 Bremen(DE)

Erfinder: Heinen, Gerhard

Rotdornweg 19
D-2801 Grasberg(DE)
Erfinder: Weiss, Gerhard

Waldstrasse 2b D-2803 Weyhe(DE)

Vertreter: Patentanwälte Kohler - Schwindling
 - Späth
 Hohentwielstrasse 41
 D-7000 Stuttgart 1(DE)

- (See Verfahren zur massenspektroskopischen Untersuchung eines Gasgemisches und Massenspektrometer zur Durchführung dieses Verfahrens.
- von Gasgemischen wird ein Massenspektrometer mit einem Quistor verwendet, in dem durch Erzeugen eines elektromagnetischen Feldes Ionen des Gasgemisches werden, gespeichert 2 Ladungs/Massenverhältnis in einem vorgegebenen Bereich liegt. Durch Ändern der Feldparameter weronden die lonen nacheinander dazu gezwungen, die lonenfalle zu verlassen. Dabei wird die Intensität des die lonenfalle verlassenden lonenstromes als Funktion der Änderung der Feldparameter gemessen. Zur Verbesserung des Auflösungsvermögens wird ein Quistor verwendet, bei dem das abstandsbezogene ■Verhältnis Q der Radien der eingeschriebenen Elektroden-Scheitelkreise der Bedingung Q ≤ 3,990 ■ genügt, wobei

(57) Zur massenspektroskopischen Untersuchung

$$Q = -\frac{R_e}{Z_0} - x - \frac{r_0}{R_r} -$$

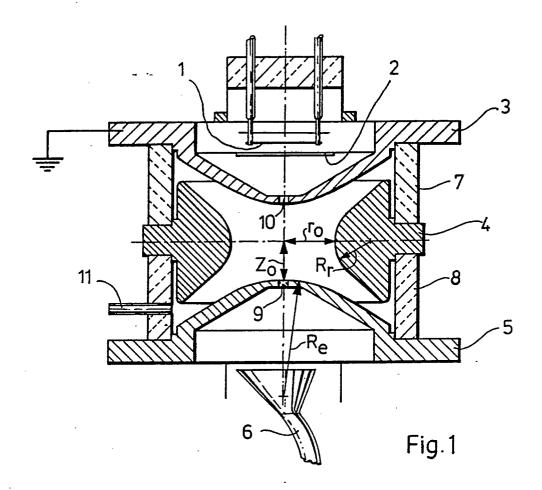
mit

 $R_e$  = Radius des Scheitelquerschnittes der Endelektroden (3, 5),

R<sub>r</sub> = Radius des Scheitelquerschnittes der Ringelektrode (4),

 $z_o$  = Abstand der Scheitel der Endelektroden (3, 5) vom Zentrum des Quistors und

 $r_0$  = Abstand des Scheitels der Ringelektrode (4) vom Zentrum des Quistors.



ΕP 88 12 0710

	EINSCHLÄGI	GE DOKUMENTE		
Kategorie		ents mit Angabe, soweit erforderlich	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A,D	EP-A-0 113 207 (F: * Seite 6, Zeile 8 Figuren 1,2 *	INNIGAN CORP.) - Seite 7, Zeile 15;	1-3	H 01 J 49/38 H 01 J 49/42
A	EP-A-0 202 943 (F: * Seite 3, Zeile 2027; Figur 1 *	INNIGAN CORP.) ) - Seite 4, Zeile	1-3	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
Der vo	rliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche erstellt		
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 30-05-1989	WINK	Printer ELMAN, A.M.E.

## KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
   Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
   A: technologischer Hintergrund
   O: nichtschriftliche Offenbarung
   P: Zwischenliteratur

- T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument

- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument